

## 期刊信息

篇名	X射线掩模电子束制备图形过程中的数值研究
语种	中文
撰写或编译	撰写
作者	王永坤,余建祖
第一作者单位	北京航空航天大学
刊物名称	微细加工技术
页面	vol.2, p.20-23,50
出版日期	2005年 2月 日
文章标识(ISSN)	1003-8213
相关项目	<a href="#">电子薄膜传热性能测量及分析研究</a>